

## آشنايـ با آرإغؤوهش

سخن مدير عامل:
 را پشت سر گذاشته و در حال برنامه ريزى جهت توسعه علم فناورى بود، نانو فناورى به عنوان يكى از از اولويت هاي

كشور مطرح بود.




 و امكان تصويربر دارى نانومترى و تعيين خوان اصن مواني
 در فناورى نانو تشخيص و آن را جهت سا ساخت انتيا











اختصاص دارد.

 توسعه ادامه دارد، به لطف الهـى

 مجهز نمودن مر اكز علمى و تحقيقاتى به نانوسكوپ AFM آين ميدان را رابرای آنها گشودهايم

www.ara-research.com

## Multi-Mode AFM

## \&

برگز يده كشورى دومين مسابقه ملى علم تا عمل

دستكاه Multi-Mode، نانوسكوپی با قابليتهاى كسترده است. اين دستگاه بر اساس مُدهاى مورد پشتيبانى در چهار مدل طرا Full ،Advanced ،Standard
 اكر به دنبال استفاده از AFM در محيط هوا هستيد، Multi-Mode انتخابى مناسب است.




مشخْصات

www.ara-research.com

| Head | H-M11 |
| :--- | :--- |
| Scanner | S-C2 |
| Controller | C-2MS, C-2MA, C-2MF, C-2MFP |
| Options | HighSpeed Module, <br> Motorized Head H-A11, <br> S-C3, S-C4, S-C5 |

محققين بدون ارائه شواهد عينى از يافته هاى خود نه قادر به اثبات آنها بوده و نه امكان اصلاح و بهبود دستاوردها را دارند.





 الكترونى مى باشنـنـ


 مقياس نانو تعيين و در اختيار محققين قرار دها دهد
به صورت كلى مىتوان عملكرد AFM را تا به امروز به بّ دسته تقسيم كرد:

 rـ- نانوليتوگرافى و جابجايى به منظور ايجاد تغييرات نانومترى در سطح نمونه به دو روش مكانيكى و و شيميايى


## ADM Modes by Application

## Nano Imaging

- Contact Mode
- Dynamic Mode
- Tapping Mode
-Frequency Modulation

Nano Properties Determination

- Magnetic Force Microscopy (MFM) - Electric Force Microscopy (EFM) - Conductive AFM (CAFM) - Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM) . Piezoresponse Force Microscopy (PFM) - Lateral Force Microscopy (LFM) - Force Modulation Microscopy (FMM) - Force Spectroscopy

Nano Lithography and
Manipulation

- Chemical Nano-Lithography
- Mechanical Nano-Lithography


## NanoVac

تصاوير با كيفيت برتر با تصويربرهارى در محيط خلاء، تحت اتمسفرهاى كنتر ل شلهو كازهاى مختلف




 نمودار I-V در يكى نقطه از سطح را با دقتى غيرقابل مقايسه با ديكر روشها بدست آيد.


Topo ( left) and MFM (right) images of FeSiB Magnetic Ribbon


Islamic Azad University Science and Research Branch

 | Head | H-A11 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Scanner | S-C2 |
| Controller | C-2NFP |
| Options | $\begin{array}{l}\text { HighSpeed Module, } \\ \text { Motorized Head H-A11 } \\ \text { S-C3, S-C4, S-C5 }\end{array}$ |
| Vacuum Pump | $\begin{array}{l}\text { Compatible with well-known } \\ \text { pump e.g. Leybold TriVac }\end{array}$ |
| Vacuum Gauge | $\begin{array}{l}\text { Compatible with well-known } \\ \text { gauge e.g. Leybold Pirani gauge }\end{array}$ |

## Bio-AFM

طرح برگزيده كشور ى در پنجممين مسابقه ملى علم تا عمل
 (با
 ماده زيستى، دارو و ... باشد) و سطح نمونه زيستى و مشاهده روند ييشروى آن، گشاينده افقى جدي

www.ara-research.com

## Educational AF'M

## HighSpeed AFM

وارد نمودن نخبَكان جوان به دنياى نانو در مدارس و پ夫وهشسراها





Ag coating on DVDD. D. Hamidi
Shahid Beheshti University
 Islamic Azad University
Pharmaceutical Sciences Branch

$\underset{\text { Latex. } M \text {. } Z \text {. Sarkhos. }}{\text { Ara }}$ Research Centre


| Head | H-M11 |
| :--- | :--- |
| Scanner | S-C1 |
| Controller | C-2ES |
| Option | Motorized Head H-A11 |



اولين محصول دانش بنيان رونمايى شده توسط صندوق نوآورى و ش شكوفايى مشاهده رونل پيشرفت فر آيندها با استفادها ز سرعت بالآى تصويربردارى

 مى باشد. با HighSpeed AFM، سرعت مىتواند تا line/sec 100 افز ايش يابد و تصويربر دارى رادر ار ارتفاع ثابت انجام داد.

$\underset{\substack{\text { Albumin protein } \\ \text { Ms. }: \text {. Khateraha }}}{ }$
$\underset{\text { Ferdowsi University of Mashad }}{\text { Ms. F. Khakrah }}$



$\underset{\substack{\text { DNA network } \\ \text { D. M. . Loromeid }}}{\substack{\text { n }}}$
 Mr. H. Akbari, Ara Research Centre

-مشخخصات

| Head | H-M11 |
| :--- | :--- |
| Scanner | S-C2 |
| Controller | C-2HFP |
| Options | Motorized Head H-A11 <br> S-C3, S-C4, S-C5 |

## Head:

- Laser diode maximum 3 mW , 670 nm with lens system
- Integrated 4-quadrant photo-detector with amplifier electronics
- Laser beam adjustment on the photo detector in two directions
- Built-in dither piezo for acoustical excitation in dynamic mode
- Color-camera with microscope optic with a direct view onto the cantilever: 640x480 pixels (VGA)

| Model | H-Mil1 | H-All | H-M21 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Optical Adjustment | Manual | Auto | Manual |
| Approach method | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual |
| Top view camera | 20X up to | 20X up to | 20X up to |
|  | 200X zoom | 200X zoom | 200X zoom |

## Scanner:

Scanners of various $x-y$ range and $z$ displacement are produced by Ara Research. Scanners features are listed in the following table

| Model | S-C1 | S-C2/S-NC2 | S-NC3 | S-C4 | S-C5 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Scan range XY | $30 \mu \mathrm{~m}$ | $50 \mu \mathrm{~m}$ | $80 \mu \mathrm{~m}$ | $50 \mu \mathrm{~m}$ | $80 \mu \mathrm{~m}$ |
| Scan Range Z | $3.5 \mu \mathrm{~m}$ | $3.5 \mu \mathrm{~m}$ | $3.5 \mu \mathrm{~m}$ | $7 \mu \mathrm{~m}$ | $7 \mu \mathrm{~m}$ |
| Resolution XY | 2 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm |
| Resolution Z | 0.3 nm | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm |
| XY sample movement | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm |
| Max Sample Thickness | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |

## Controller:

$2^{\text {nd }}$ generation of ARA-AFM controller improved in
1- Size reduction
2- Developing control capability
3 - Noise reduction and stability improvement
Controller model No. is detailed as follows:

| Device Model | C-2宣回 | Supported Modes |
| :---: | :---: | :---: |
| Educational |  | Standard |
| Multi model |  | Advanced |
| Bio $\mathrm{N}_{\text {anoVac }}$ |  | Full |
| $\mathrm{HighSpeed}^{\text {d }}$ |  | Full $\mathrm{Plus}^{\text {l }}$ |

## Software:

| Number of scanning channels | up to 8 |
| :--- | :--- |
| Number of points per image | up to $1024 \times 1024$ |
| Number of points per spectrum | up to 1024 |
| Angular scanning | Available |
| Resume scan | Available |
| Oxidation lithography | Available |
| Multi-scan | Available |
| Operating System <br> Program interface (SDK) | Microsoft Windows XP, Windows 7,Windows 8,Windows 10 |

## Functional Modes

## Contact (Static, DC)

Non-Contact (Dynamic, AC)

Tapping (Semi-Contact,
Intermittent-Contact)

Lateral Force Microscopy
(LFM)
Magnetic Force Microscopy
(MFM)
Electric Force Microscopy
(EFM)
Force Spectroscopy
Chemical Nano-Lithography

Mechanical Nano-Lithography
Force Modulation Microscopy (FMM)

Kelvin Probe Force Microscopy

## (KPFM)

## Conductive AFM (CAFM)

## Piezoresponse Force Microscopy

## (PFM)

Frequency Modulation (FM)*

Description


-حركت تيپ در هر دو ناحيه جاذبه و دافعه
هـ مناسِب براى تصويركيرى از نمونههاى نرم به منظور
عدمرآسيب رسانى به آنها
ه ثبت ميزان يِيحش كانتيلور در مُد تماسى و ساخت
تررسير خوام اساس آنطكاكي و تشخص مرزهاي مواد
مختلف در سطح نمونه

- تشناطيسى نور مُد غيرتماسناطيسى نمونه توسط تيب
- تشخيص نواحى داراى شار الكتريكى روى سطح
نمونه توسط تيپ هادى
ه اندازهكيرى نيروهاى بين اتمرهاى نوك تيپ و سطح نمونه با كاربر دير كسترده در تعيين خواص مكانيانيكى
مواد مانند مدول الاستيك و نيروى چسبندگى .
eايجاد تغيير شيميايى در نقاط انتخاب شده روى سطح
نمونه براى مثال آكسيد نمودن مولكول هاي سطح
نمونه با اعمال اختلاف پتانسيل در محيط هوا
ه ايجاد تغييرات مكانيكى مانند حكاكى و ايجاد خراش
بر روى سطح نمونه
جهت دريافت مشخصات الاستيك مواد و تشخيص
مرزهاى مواد مختلف
- حذاون شيروهافتى الكترومغناطيسى مزاحم و دريافت
تصاوير شفافتر
- يافتن خواص الكتر يكى مواد و تابع كار اتمهاى
سطح نمونه
تصوير كيرى از تغييرات هدايت الكتريكى نواحى
مختلف سطح نمونه
ه بدست آوردن منحنى I-V I و برخى از مشخصه هاى
كوانتمى اتمرهاى سطح.


[^0]


[^0]:    إستفاده از مدولاسانون فر كانس بجاي مدولاسيون
    
    
    Qاكتور
    *Only available in NanoVac

